

(11)Publication number:

04-259275

(43)Date of publication of application: 14.09.1992

(51)Int.Cl.

H01S 3/08 H01S 3/081

(21)Application number: 03-020228

14.02.1991 (72)In

(71)Applicant: FUJI ELECTRIC CO LTD

(72)Inventor: IWASAKI SHINJI

SHINDO YOSHIHIKO KASAI TAKESHI

## (54) SLAB TYPE SOLID STATE LASER DEVICE

(57) Abstract:

(22) Date of filing:

PURPOSE: To extract an output laser flux having a small sectional ratio of vertical and lateral sides which may be focused to a small spot by extracting an oscillation laser beam flux having a rectangular sectional view after converting such beam flux into that having a small sectional ratio by providing a sectional-view converting means within a laser resonant system.

CONSTITUTION: A laser resonant system is composed of a laser medium 10, a total reflection mirror and a partial reflection mirror 30. A pair of a cylindrical convex lens 41 and a cylindrical concave lens 42 are comprised as a sectional-view converting means 40 in this laser resonant system with an interval between the focal distances f1, f2 of these lenses. The oscillation laser beam flux B passing the laser medium 10 is converted to a laser beam flux Bc reducing the width w of the sectional shape S while keeping the parallelism and an output laser beam flux Bo having a small sectional ratio is extracted from the partial reflection mirror 30. Thereby, an output laser beam flux of the sectional shape having small sectional ratio can be extracted from a slab type solid state laser device so that the light beam can be condensed to a high intensity small spot.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

## (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

## (11)特許出顧公開番号

## 特開平4-259275

(43)公開日 平成4年(1992)9月14日

(51) Int.Cl.*		識別記号	庁内整理番号	FI		技術表示箇所
H01S	3/08					
	3/081		7630 — 4M			
		•	7630 - 4M	H01S	3/ 08	Z

### 審査請求 未請求 請求項の数7(全 7 頁)

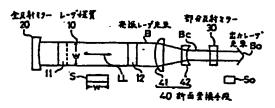
(21)出願番号	<b>特顧平3-20228</b>	(71)出頭人 000005234
		富士電機株式会社
(22)出顧日	平成3年(1991)2月14日	神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号
•		(72)発明者 岩崎 慎司
		神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号
		富士電機株式会社内
		(72)発明者 新區 義彦
•		神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号
	•	富士電機株式会社内
•		(72)発明者 葛西 赵
•		神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号
	• •	富士電機株式会社内
		(74)代理人 弁理士 山口 巖

## (54)【発明の名称】 スラブ形固体レーザ装置

## (57)【要約】

【目的】 傷平な矩形断面のレーザ媒質を用いるスラブ形 固体レーザ装置からレーザ加工等に適する高レーザ光弦 度の小スポットに集光できるよう縦機の断面比が小さな 出力レーザ光束を取り出す。

【棋成】レーザ共振系内に断面変換手段を組み込んで矩形断面の発振レーザ光束を小断面比の光束に変換した上で取り出し、あるいはレーザ共振系内に中間反射手段を組み込み。または不安定共振系を構成して小断面比の断面形状で発掘させたレーザ光束を取り出す。



2

### 【特許請求の範囲】

Ball Kalanda da

Particle Report 19

hip-aparidinashrapmilia bahasashrabasi

્રા પાંચીએને ફોર્સ નહીં હોય છે.

day dikan nama

AND LONG

【譲求項1】偏平な矩形断面をもつスラブ形の固体レーザ媒質とこれを決む全反射ミラーおよび部分反射ミラーとを含むレーザ共扱系内に発振レーザ光束の平行性を保全する条件でレーザ媒質を通過する発振レーザ光束の矩形断面形状の断面比を縮小させる光学的な断面変換手段を組み込み、部分反射ミラーを通してレーザ媒質の矩形断面形状よりも断面比の小な断面形状の出力レーザ光束を取り出すようにしたことを特徴とするスラブ形固体レーザ整像。

【請求項2】請求項1に記載の装置において、光学的な 断面変換手段が第点を共有するように配設された凸およ び凹なシリンドリカルレンズからなることを特徴とする スラブ形因体レーザ設置。

【請求項3】請求項1に記載の装置において、光学的な 断面変換手段としてプリズムを用いることを特徴とする スラブ形固体レーザ装置。

【請求項4】偏平な短形断面をもつスラブ形の固体レーザ鑑賞とこれを挟む全反射ミラーおよび部分反射ミラーとを含むレーザ共扱系内にレーザ鑑賞の矩形断面形状よりも断面比の小な断面形状の発掘レーザ光束を反射してレーザ鑑賞内にその矩形断面の偏平方向に順次ずらせた位置を通過させる中間反射手段を配設し、部分反射ミラーを通してレーザ鑑賞の矩形断面形状よりも断面比の小な断面形状をもつ出力レーザ光束を取り出すようにしたことを特徴とするスラブ形面体レーザ装置。

【請求項5】請求項4に記載の装置において、中間反射 甲段がレーザ光束を全反射する直角プリズムであること を特徴とするスラブ形固体レーザ装敵。

【請求項6】請求項4に配載の装置において、中間反射 30 手段が複数の全反射ミラーであることを特徴とするスラ ブ形固体レーザ装置。

【請求項7】偏平な矩形断面をもつスラブ形の固体レーザ媒質の一方の端面側に凹な一方の全反射ミラーを、他方の端面側にレーザ媒質の矩形断面形状より断面比が小さな断面形状の発振レーザ光束を反射する凸でかつシリンドリカルな他方の全反射ミラーをそれぞれ配散し、一方の全反射ミラーによって反射された発振レーザ光束の一部をレーザ媒質の他方の端面側からレーザ媒質の矩形断面の形状より断面比の小な断面形状の出力レーザ光束 40 として取り出すようにしたことを特徴とするスラブ形因体レーザ装配。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は偏平な矩形断面をもつス ラブ形の固体レーザ媒質を用い大出力レーザ発振に適す るスラブ形固体レーザ袋壁に関する。

[0002]

【従来の技術】上述の傷平な矩形断面をもつスラブ形レ ことも可能であるが、一般にレーザ光束の断面の幅wと 一ザ媒質を用いる固体レーザ装置は、ロッド形に比べて 50 ピーム拡がり角 8 との間にはそれらの根w 8 が保存され

レーザ媒質の冷却が容易なのでオプティカルダメージの 発生が少なく、レーザ媒質内でレーザ光を1対の板面間 に全反射させながら進行させるので熱レンズ効果が少な い利点があり、とくに大出力レーザ発掘に適している。 よく知られていることではあるが、以下かかるスラブ形 固体レーザ装置の構成の概要を図8を参照して簡単に設 明する。

【0003】図8には何図(a) に装置の上面が、何図 (b) に餌面がそれぞれ示されている。 スラブ形のレーザ 媒質10は同図(a) のように広い幅と同図(b) のように痒 い厚みをもつ偏平な矩形断面を有し、その1対の矯面11 と12は斜面に形成されている。図8(b) に示すように光 源 1 からの励起光吐はその広い 1 対の板面13と14に与え られ、これにより発生するレーザ光しはこれらの板面13 と14によって全反射されながらレーザ媒質10内をジグザ グ状に進行する。 通例のように増面11と12にそれぞれ対 向して全反射ミラー20と部分反射ミラー30とが配設され てレーザ媒質10とともにレーザ共振系を構成し、この系 内で発掘されるレーザ光LLの光束Bは部分反射ミラー30 倒から出力レーザ光京Boとして取り出される。なお、レ ーザ媒質10と光麗1は図示しない密閉容器内に収納さ れ、その内部に微たされた冷却媒体を通旋させることに よりレーザ媒質10を主に板面13と14から強力に冷却す る。その1対の側面15と16にはふつう熱絶縁が施され る.

【0004】かかるスラブ形固体レーザ設置でもレーザ 媒質10中の温度分布による熱レンズ効果が発生するが、 レーザ光LLがレーザ媒質10内をジグザグ状に遠行するた めにこの効果が平均化されて発掘レーザ光東Bの収束性 が良好になり、高い発掘効率が得られる。また、レーザ 媒質10を強力に冷却した条件では、その長さをし、幅を w、厚みをtとすると最大許容入力がし(v/t) に比例す るので、レーザ媒質10の断面比v/t を大、すなわち偏平 な断面形状とすることにより励起光ELの入力を増して大 レーザ出力を取り出すことができる。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】上述のようにスラブ形固体レーザ設置は大レーザ出力が高免扱効率で得られる特長があるが、図8(b)に示すようにその出力レーザ光東Boの断面Soがスラブ形のレーザ媒質10と同じ偏平な矩形形状でその断面比が2~5程度なので、これを例えばレーザ加工に応用する際に出力レーザ光東Boをレンズ等によりできるだけ高いレーザ光強度のスポットに集光しようとすると、スポット形状が円形にならないため大レーザ出力のわりには集光強度が高まらない問題がある。

【0006】このため、シリンドリカルなレンズやミラー等の光学的手段により出力レーザ光束Boの断面Soの幅wを協小してその断面形状を正方形にした上で銀光することも可能であるが、一般にレーザ光束の断面の幅wとピーム拡がり角のとの間にはそれらの積wのが保存され

る傾向があるので、ピーム拡がり角8が元の矩形断面の 光東で数mrad 程度と良好であっても変換後の正方断面 の光束では10mrad を越えてしまってレンズによる集光 効率があまり上がらなくなり、集光独度を思うように高 めるのは困難である。

【0007】本発明の目的はかかる問題点を解消して、スラブ形固体レーザ装置の大レーザ出力でかつ高急級効率である本来の利点を保存しながら、レーザ加工等に際して高強度の小スポットに集光できるようスラブ形固体レーザ装置から断面比が小な断面形状で出力レーザ光束 10を取り出すことにある。

#### [0008]

and the second s

a jaka sa ngajaya nata katika iki

But the state of the

at makent takan kalan kalan b

A second of the

【課題を解決するための手段】この目的は本件の第1発明によれば、個平矩形断面の固体レーザ媒質と全反射ミラーと部分反射ミラーとを含むレーザ共振系内に、発振レーザ光東の平行性を保全しつつレーザ媒質を通過する発振レーザ光東の矩形断面形状の断面比を縮小させる光学的な断面変換手段を組み込み、第2発明によれば、レーザ共振系内にレーザ媒質の矩形断面形状より小断面比の断面形状の発掘レーザ光束を反射してレーザ媒質内にその矩形断面の個平な個方向に風次にずらせた位置を通過させる中間反射手段を配設した上で、いずれの発明においても部分反射ミラーを通してレーザ媒質の矩形断面形状よりも断面比の小な断面形状の出力レーザ光度を取り出すことにより連成される。

【0009】なお、上記の第1発明では光学的な断面変 換手段として互いに無点を共有するように配設された凸 および凹なシリンドリカルレンズの対や複数圏のプリズムを用いるのが有利であり、また第2発明では中間反射 手段として発機レーザ光東を全反射する直角プリズムや 全反射ミラー対を用いるのが有利である。

【0010】また、本件の第3免明では、個平矩形が面の固体レーザ媒質の一方の婚面側に凹な一方の全反射ミラーを、他方の始面側にレーザ媒質の矩形断面形状より小な断面比の断面形状の発援レーザ光束を反射する凸でかつシリンドリカルな他方の全反射ミラーをそれぞれ配設して不安定共振系を構成し、一方の全反射ミラーによって反射された発援レーザ光束の一部をレーザ媒質の他方の端面側からレーザ媒質の矩形断面形状より断面比の小な断面形状の出力レーザ光束として取り出すことによって前述の目的が速成される。

【0011】なお、この第3発明では出力レーザ光京をレーザ降質の他方の韓面側から直接に取り出すのが通常であるが、場合によっては部分反射ミラーを介して取り出すようにしてもよい。また、他方の全反射ミラーのサイズを小さく設定することにより2個の出力レーザ光東を同時に取り出すことが可能である。

【0012】以上の第1から第3までのいずれの発明に おいても、断面比とはレーザ光京の断面形状の幅wと厚 み1の比 が1を登場するものとする。

#### [0013]

【作用】前途のように出カレーザ光束の矩形断面形状の 断面比を光学的手段により縮小したのではピーム拡がり 角が拡大して高強度スポットに集光する上で不利になる ので、第1発明ではレーザ共振系内で断面比が大な発掘 レーザ光東を断面比が小な光束に変換し、第2および第 3発明では断面比が小な断面形状のレーザ光東の形でレ ーザ共振系内で発掘させて、それぞれ出力レーザ光東と して取り出すことにより、いずれの発明でも断面比が小 な出カレーザ光束をピーム拡がり角が小なままの状態で 取り出して、直ちにレンズ等により従来よりレーザ光強 度がずっと高いスポットに集光できるようにしたもので ある。

#### [0014]

【実施例】以下、図を参照しながら本発明の実施例を説明する。図1と図2が第1発明、図3~図5が第2発明、図6と図7が第3発明の実施例の構成をいずれも上面図によってそれぞれ示すもので、前に説明した図8と同じ部分に同じ符号が付されており、いずれの実施例でも図8(b)に示すようにレーザ光LLがスラブ形レーザ媒質10内ではジグザグ状に進行し、このレーザ媒質10の始面11と12は斜面に形成されているものとする。

【0015】図1に示す第1発明の第1実施例では、レーザ媒質10と全反射ミラー20と部分反射ミラー30からなるレーザ共振系に断面変換手段40として凸なシリンドリカルレンズ41と凹なシリンドリカルレンズ42の対を、両者の魚点距離を11と12として魚点を共有するように11-12の相互問距離を隔てて組み込むことにより、レーザ媒質10を通る発振レーザ光束Bを平行性を保全したまま断面形状Sの幅wを縮小した変換レーザ光束Bcに変換し、部分反射ミラー30から図では断面形状Soで示すように断面比が小な出力レーザ光束Boとして取り出す。

【0016】この第1発明では、レーザ媒質10を通る発 急レーザ光東Bが全反射ミラー20にはそのまま当たるが、部分反射ミラー30には変換レーザ光東Bにに変換され た後に当たる点が図8と異なるだけで、レーザ光LLが両 ミラー20と30間のレーザ共振系内で発掘される点はなん ら変わらず、このこの発掘状態にある限りレーザ共振系 内の変換レーザ光東Bにはもちろん小さなビーム拡がり角 をもつので、これを部分反射ミラーを介して取り出した 出力レーザ光東Boも変換レーザ光東Boそのままの小さな ビーム拡がり角を有する。

【0017】またこの図1の第1実施例では、発極レーザ光束Bの断面形状Sの幅wの断面変換手段40による縮小率は容易にわかるようにその1対のシリンドリカルレンズ41と42の焦点距離の比12/11により簡単に設定できる。しかし、この実施例では両レンズ41と42が凸および凹な曲面をもつので光学的な収差が必ずあり、これにより出力レーザ光束Boの上述のビーム拡がり角が低下するおそれはないが、収差が比較的大きい場合や断面変換手

30

段40の光軸合わせに誤差がある場合に発掘効率が若干低 下することがあり得る。

【0018】図2に示す第1発明の第2実施例では、断面変換手段40を例えば図示のように2個のプリズム43と44を組み合わせて構成することにより上述の曲面収差が発生しないようにする。各プリズム43と44によるレーザ光東の幅の縮小率は主にその頂角により設定され、よつうは2個のプリズムを組み合わせることにより元分な縮小率が得られる。レーザ端質10と部分反射ミラー30の光軸合わせ等はプリズムの配置角度により微調整される。プリズムの屈折面は標密に平面仕上げができるので、この実施例では光学的な収差によるレーザ光LLの損失は発生せず、レーザ発級効率が第1実施例よりも向上する。

WARN IM. KARA

Salara Hil

e menone i with terrolling dependent met allement

Bridge of the late Bridge

a kilometri di Salah katalapan kan-

【0019】この第2実施例においても、発掘レーザ光東Bは断面変換手段40により平行性を保ったまま変換レーザ光東Bcに変換され、小さなピーム拡がり角の出力レーザ光東Boとして取り出される。

【0020】図3に第2 発明の第1 実施例を示す。第2 発明ではレーザ共振系内に中間反射手段を組み込んでレーザ光LLをレーザ媒質10より小さな断面の光束で発振させるが、この第1 実施例では中間反射手段51として発振させるが、この第1 実施例では中間反射手段51として連续70 が個米の半分にする。このため、図示のようにレーザ媒質10の増面11に対向して反射レーザ光束 Bを全反射する直角プリズム51を配置し、もう一方の増面12に対向して第1 発明の場合より個が狭い発振レーザ光束 Bを受ける全反射ミラー21と部分反射ミラー31とを配置してレーザ媒質10とともにレーザ共振系を構成させる。

【0021】容易にわかるように、全反射ミラー21で反射された発掘レーザ光束Bはレーザ煤質10の図の上半分を通った後に直角プリズム51により反射されてレーザ媒質10の下半分を経由して部分反射ミラー22に入射し、それにより反射された後は逆の経路を通って全反射ミラー21に揺る。従って、発掘レーザ光束Bがレーザ共揺系のこれら両ミラー21と22間で発振され、それと同じ小さなピーム拡がり角の出力レーザ光束Boを部分反射ミラー22からこの第1実施例ではレーザ煤質10の半分の幅▼/2をもつ断面形状で取り出すことができる。

【0022】なお、この第1実施例では全反射ミラー21の下側の増21aを図のように鋭角に形成するのが、レー 40 ザ媒質10がもつ幅w全体を利用して発援レーザ光束Bを発掘させる上で望ましい。

【0023】図4の第2発明の第2実施例では、中間反射手段52として1対の全反射ミラーを用いる。この実施例ではレーザ媒質10の左右の増面11と12にそれぞれ対向してレーザ共扱系を構成する全反射ミラー21と部分反射ミラー22とをまず図のように段違いに配置し、中間反射手段用の小さな2個の全反射ミラー52をレーザ媒質10の増面11と12例とに扱り分け、かつ全反射ミラー21と部分反射ミラー22とレーザ媒質10を介してそれぞれ対向する

位置に図示のように値かに内側に向けて傾けた姿勢で配置する。

【0024】この第2実施例でもレーザ共扱系内の発扱レーザ光京Bはレーザ媒質10の半分の幅をもち、図示のようにこの発扱レーザ光末Bは全反射ミラー21で反射された後にレーザ媒質10の下半分を通って中間反射手段用の右側の小ミラー52に至り、これにより斜めに通った後に左側の小ミラー52に至り、さらにこれにより反射されてレーザ媒質10の上半分を通過した後に部分反射ミラー31に速する経路。およびその逆経路を辿ってレーザ共振系内で発過される。出力レーザ光束Boはもちろん部分反射ミラー31を介してこの発掘レーザ光束Bと同じ幅の断面形状で取り出される。

【0025】この第2実施例における中間反射手段用の 小ミラー52は平面でよいが、全反射ミラー21等と同様に 僅かな凹面に形成するのが有利である。また、その始52 aに鋭角を付けるのがレーザ媒質10の幅全体を有効利用 する上で望ましい。

【0026】図5に示す第3実施例は中間反射手段52に 2対の小さな全反射ミラーを用いるもので、図から容易 にわかるように発振レーザ光東Bはレーザ鑑賞10の3分 の1の幅の断面形状で発振され、出力レーザ光束Boがこ れと向じ断面形状で部分反射ミラー31から取り出され る。

【0027】以上からわかるように、この第3発明では発送レーザ光東Bを中間反射手段51や52により反射させてレーザ採賞10内にその矩形断面の個平方向に傾次ずらせた位置を通過させることにより、レーザ煤質10の矩形ができる。より正確により断面形状で発掘させて出発できる。より正確には、中間反射手段として例えばn個の全反射用の直角がブリズムやn対の全反射ミラーを用いることにより、発掘レーザ光Bをレーザ採賞10内を中間反射手段がブリズムの場合はn+1回、ミラーの場合は2n+1回それぞれ通過させてレーザ煤質10のn+1分の1の幅で発振させて出カレーザ光東Boとして取り出すことができる。この出カレーザ光東Boはもちろんレーザ発振系内の発掘レーザ光東Boはもちろんレーザ発振系内の発掘レーザ光東Bと間じ狭いビーム拡がり角を有する。

40 【0028】図6に第3発明の第1実施例を示す。この第3 発明ではレーザ共扱系が不安定共扱系に構成される。このため、図のようにレーザは質10の一方の増固11 倒には凹な一方の全反射ミラー22を、他方の増固12頃にはレーザは質10の矩形断面より断面比の小さな断面形状の発振レーザ光束 Bを反射する凸でかつシリンドリカルな他方の全反射ミラー32をそれぞれ配設して、レーザは質10および2 個の全反射ミラー22と32によりこの不安定共資系を構成する。また、この不安定共扱条件を満たすよう図6の実施例では一方の全反射ミラー22の曲串半径80 R1/R2=2の関

30

30

40

係を満たすように設定され、かつ両ミラー22と32とが(R 1-R2)/2 の相互間隔を隔てて配置される。もちろん、これに限らず両全反射ミラー22と32の曲率半径と相互間隔には不安定共扱条件を満たすように種々な設定が可能である。

A CHANGE HAND

and the second of the second

titi kanala kanala

. . . . . .

e can be anne i l'alte de la rece écolor

mention describing the second

39.00 (MANGAROS)

e had dament to be properly to the leading

1781,4799

الموالي كوياء فستقط في الأوالية

4 2 4

A STANDARD CORNEL SOUR STANDARD STANDARD

【0029】この不安定共振系内で発振される発振レーザ光京Bは図のように一方の全反射ミラー22により反射される光東であって、その一部、図の例では半分に相当する部分光京助が他方の全反射ミラー32に与えられて、それにより全反射ミラー22の全面に向けて反射され、一方の全反射ミラーにより反射される発掘レーザ光東Bの現余の部分。この例では半分がレーザ媒質10の他方の端面12側から出力レーザ光東Boとして取り出される。従って、この第1実施例ではレーザ媒質10の半分の幅▼/2の断面形状で出力レーザ光東Boが取り出されるが、他方の全反射ミラー32の大きさの選択ないしはその配置位置の微調整により発掘レーザ光東B内の任意の部分を出力レーザ光東Boとして取り出すことができる。

【0030】なお、この図6の実施例では、発掘レーザ 光東B内の図では上録のレーザ光が一方の全反射ミラー 22の曲面および他方の全反射ミラー32の曲面のいずれに も図のように直角方向に当たるように、これらの全反射 ミラー22と32を盛かに傾けた姿勢で配置するのが望まし い。また、第3 発明でも他方の全反射ミラー32の下側の 瑚32を貌角に形成するのが望ましい。さらには、出力レ ーザ光東Boの取り出し経路内に図で破壊で示した部分反 射31を設けてもよい。

【0031】図7に示す第3発明の第2実施例では、出力レーザ光束Boが2個所から同時に取り出される。このため、レーザ維質10の一方の嫡面11に対向して一方の全反射ミラー22が配置されるのは図6と同じであるが、他方の嫡面12に対向する他方の全反射ミラー32の方には前よりやや小な。この例ではレーザ維質10の幅の半分のものを用いてこれを嫡面12の中央部に対向するように配置する。両全反射ミラー22と32の曲率半径は相互間隔は前実施例と同様に不安定共振条件を确たすように適宜に設定される。また、この実施例では両全反射ミラー22と32はレーザ維質10の中央を通るレーザ光LLが図示のようにそれらの曲面に直角に当たるように配置姿勢が微調度される。

【0032】上のように一方および他方の全反射ミラー22および32が配置された場合、発掘レーザ光東Bはレーザ機質10の上半分と下半分に対して対称的に発掘される。例えば、上半分の発掘レーザ光東Bは一方の全反射ミラー22の上半分により反射されてその一部が他方の全反射ミラー32の上半分に与えられて、それにより一方の全反射ミラー22の上半分の全体に向けて反射され、上半分の発掘レーザ光東Bの投索部が上側の出力レーザ光東Boとして取り出される。もちろん下半分の発掘レーザ光東Boと下側の出力レーザ光東Boについても同様である。

【0033】使って、この第2実施例では上倒と下倒の出力レーザ光京島は同じ断面形状で取り出され、他方の全反射ミラー32の大きさがレーザ煤質10の幅の半分であるとするとレーザ煤質10の4分の1の幅の断面形状をもつ2個の出力レーザ光東Boが並列に取り出される。また容易にわかるように、両全反射ミラー22と32の配度をレーザ煤質10に対して例えば図の下側にずらせると上側の出力レーザ光東Boの幅の方が下倒よりも大きくなるから、この第2実施例では互いに異なる断面形状の2個の出力レーザ光東Boを取り出すことも可能である。さらには、これら2個の出力レーザ光東Boの断面形状が同じ場合でも、レーザ媒質10の幅に対する他方の全反射ミラー32の大きさを適宜に設定することにより、それらに所望の幅つまり断面積を枠をせることができる。

【0034】以上説明した第3発明では、レーザ共振系の第1および第2発明における安定共振条件が不安定共振条件になるだけで共振状態で発振される発振レーザ光東Bのビーム拡がり角に大差はないので、同様に狭いビーム拡がり角を有する良質な出力レーザ光東Boを取り出すことができる。

【0035】なお、第1発明から第3発明までのいずれ についても、以上説明した実施例はあくまで例示であっ て、これらに限らず種々なないしは変形された蛇様で各 発明の要旨内で適宜に実施をすることができる。

#### [0036]

【発明の効果】以上説明したとおり、偏平な矩形断面の 固体レーザ媒質と全反射ミラーと部分反射ミラーとを含 むレーザ共扱系内に、第1発明では、発扱レーザ光束の 平行性を保全しながらレーザ媒質を通過する発振レーザ 光束の矩形断面形状の断面比を縮小させる光学的な断面 変換手段を組み込み、第2発明では、レーザ媒質の矩形 断面形状より小な断面比の断面形状の発扱レーザ光京を 反射してレーザ媒質内にその矩形断面の個平な幅方向に 順次にずらせた位置を通過させる中間反射手段をを組み 込み、いずれの場合も部分反射ミラーを通して出力レー ザ光東を取り出すことにより、また第3発明では偏平矩 形断面の固体 レーザ媒質の一方の増面倒に凹な一方の全 反射ミラーを、他方の端面側にレーザ媒質の矩形断面形 状より小な断面比の断面形状の発掘レーザ光束を反射す る凸でかつシリンドリカルな他方の全反射ミラーをそれ ぞれ配設して不安定共振系を構成し、一方の全反射ミラ ーにより反射された発振レーザ光束の一部をレーザ媒質 の他方の矯面から出力レーザ光束として取り出すことに より、次の効果を得ることができる。

【0037】(a) 第1発明ではレーザ共振系内で発扱レーザ光京を小断面比の光京に空換し第2および第3発明ではレーザ共振系内で小な断面比のレーザ光京を発振させ、いずれの場合も小な断面比の出力レーザ光束を狭いピーム拡がり角で取り出して従来よりレーザ光強度が格段に高い小スポットに集光することができる。

【0038】(b) 第1免明では断面変換手段により免扱レーザ光束の断面幅を絡小する比率を任意に設定することができるので、正方形断面を含めて出力レーザ光束を所望の断面比をもつ断面形状で容易に取り出し得る効果が得られる。

【0039】(c) 第2 発明ではレーザ共振系内にごく簡単な形状の中間反射手段を組み込むだけでよく、それ用の直角プリズムの個数や全反射ミラー対の個数の選択によりレーザ媒質の矩形断面形状を複数分の1に分割した断面形状の出力レーザ光束を取り出すことができ、かつ高い発振効率を達成するためのレーザ共振系の調整が容易でしかも狂いが少ない利点を有する。

【0040】(d) 第3発明では不安定共振系を構成する一方の全反射ミラーに対する他方の全反射ミラーの位置を微調整することにより、出力レーザ光東の幅を使用中でも破時に選択できる効果が得られる。また、必要に応じて2個の出力レーザ光東を並列に取り出すことができる。

【0041】なお、いずれの場合にもスラブ形固体レーザ袋屋の高発級効率で大レーザ出力である本来の利点は 20なんら損なうことなく維持される。本件発明はレーザ加工用の固体レーザ袋屋にとくに適し、小さく絞られた強力なレーザ光スポットで加工することにより加工の特度と速度を向上することができる。

【図面の簡単な説明】

the productions can be continued in a

elegen elegen proces

FARRANCE COM

A . A . Sec.

【図1】本発明のスラブ形固体レーザ装置の第1発明の第1実施例の構成図である。

【図2】第1発明の第2実施例の構成図である。

【図3】第2発明の第1実施例の構成図である。

【図4】第2発明の第2実施例の構成図である。

【図5】第2発明の第3実施例の構成図である。

【図6】第3発明の第1実施例の構成図である。

【図7】第3発明の第2実施例の構成図である。

【図8】従来技術によるスラブ形固体レーザ装置の構成 図であり、同図(a)は上面図、同図(b) は側面図であ る。

### 【符号の説明】

10 レーザ媒質

) 11 レーザ媒質の一方の端面

12 レーザ媒質の他方の始面

20 全反射ミラー

21 全反射ミラー

22 一方の全反射ミラー

30 部分反射ミラー

31 部分反射ミラー

32 他方の全反射ミラー

40 新面变换手段

41 断面変換手段を構成する凸なシリンドリカルレ

) ンズ

42 断面変換手段を構成する凹なシリンドリカルレ

ンズ

43 新面変換手段としてのプリズム

44 断面交換手段としてのプリズム

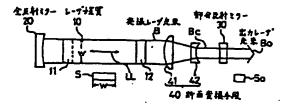
51 中間反射手段としての直角プリズム

52 中間反射手段としての全反射ミラー

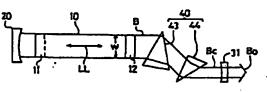
B 発振レーザ光束

lo 出力レーザ光束

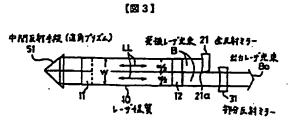
[図1]

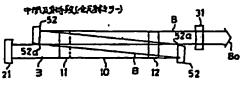


【图 2】

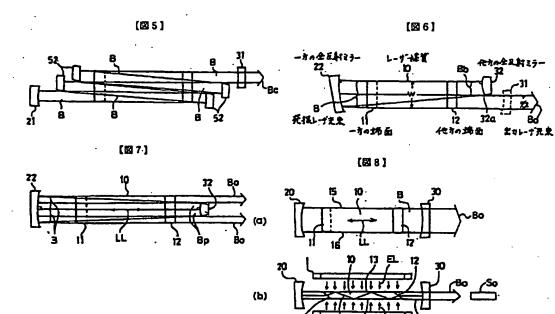


[図4]





4



ing sama

his open stragardian

Approximate